## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平9-146261

(43)公開日 平成9年(1997)6月6日

il)Int.CL <sup>s</sup>	識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所
G03F 1/14			G03F 1/14	J	
H01L 21/027			H01L 21/30	502P	
				503D	

		審查請求	未請求 請求項の数3 FD (全 7 頁)		
(21)出顧番号	<b>特顯平7-325089</b>	(71)出顧人	. 000004112 株式会社ニコン 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 赤川 勝幸 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号株式 会社ニコン内		
(22)出顧日	平成7年(1995)11月20日	(72)発明者			
		(74)代理人	<del>护理士</del> 田辺 惠基		

## (54) 【発明の名称】 自動ペリクル貼付装置

## (57)【要約】

【課題】本発明は、自動ペリクル貼付装置において、基 板との接触面を常に高い清浄度に保ち、ペリクル付きフ レームを基板の一方の面に完全自動で貼り付け得るよう にする。

【解決手段】ペリクル付フレームをマスク又はレチクル の一方の面のみに貼り付ける場合、第2のアライメント 機構で位置決めされた保持部材にペリクル付フレームを 保持させると共に、第3のアライメント機構で位置決め、 された保持部材にペリクル及び粘着剤を有しないフレー ムを保持させる。

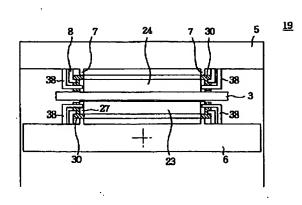


図6 円形ペリクル付きフレームの基板片面への貼付

1

#### 【特許讃求の範囲】

【請求項1】 基板を防塵する薄膜が張設されたペリクル 付フレームをほぼ密閉状態に収納し一部が開閉可能であ る防塵ケースをストツクするケースストツク部と、前記 基板をストツクする基板ストツク部と、前記防塵ケース を開くケース開閉機構と、前記基板ストツク部から基板 を取り出す基板取り出し機構と、取り出された前記基板 を位置決めする第1のアライメント機構と、開かれた前 記防塵ケースに収納された前記ペリクル付フレームを、 位置決めされた前記基板の所定位置に位置決めして貼り 10 付ける貼付け機構と、該基板に貼り付けられた前記ペリ クル付フレームをさらに圧着させる圧着機構とを有する 自動ペリクル貼付装置において、

前記ペリクル付フレームを保持する保持部材を、位置決 めされた前記基板の一方の面側の所定位置に位置決めす る第2のアライメント機構と、

前記保持部材を、位置決めされた前記基板の他方の面側 の所定位置に位置決めする第3のアライメント機構とを 具え、前記ペリクル付フレームを前記基板の一方の面の みに貼り付けるとき、前記第2のアライメント機構で位 20 置決めされた前記保持部材に、前記ペリクル付フレーム を保持すると共に、前記第3のアライメント機構で位置 決めされた前記保持部材に、前記ペリクル及び粘着剤を 有しない前記フレームを保持することを特徴とする自動 ペリクル貼付装置。

【請求項2】前記保持部材は、

一部が開閉可能である防塵ケースにほぼ密閉状態に収納 して搬送されることを特徴とする請求項1に記載の自動 ペリクル貼付装置。

【請求項3】円形又は矩形の前記ペリクル付フレームを 30 貼り付けることを特徴とする請求項1又は請求項2に記 載の自動ペリクル貼付装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は自動ペリクル貼付装 置に関し、ペリクル付きフレームをフオトマスクやレチ クルに自動的に貼り付けるものに適用し得る。

[0002]

【従来の技術】従来、マスクやレチクルの両面には光学 的に安定した透明な高分子薄膜(以下、ペリクルとい う) 付きフレームが貼り付けられており、露光装置での 露光が開始されるまでの間、パターン領域に塵埃が付着 しないようになされている。このため、この種のペリク ル付きフレームを貼付するペリクル貼付装置は、ペリク ル付きフレームをマスクやレチクルの両面に貼付けるこ とができるように構成されたものが主流であつた。

【0003】例えば図7は、自動ペリクル貼付装置の組 立部1において、ペリクル付きフレーム2をマスクやレ チクルでなる基板3に貼り付ける直前の状態を示してい ンド4によつて前方から挿入されている。自動ペリクル 貼付装置は、ペリクル付きフレーム2を上側ペリクルセ ツト部5や下側ペリクルセツト部6の圧着ブロック7に ほぼ当接させ、フレーム把持ピン8を水平方向(図中、 矢印Aで示す)に移動してフレーム把持ピン8の先端を ペリクル付きフレーム2の側壁に挿入する。

【0004】これにより自動ペリクル貼付装置は、ペリ クル付きフレーム2を上側ペリクルセツト部5及び下側 ペリクルセツト部6にそれぞれセツトする。続いて、自 動ペリクル貼付装置は、基板3を組立部1に搬送し、ペ リクル付きフレーム2の貼付に適した位置に位置決めす る。自動ペリクル貼付装置は、下側ペリクルセツト部6 を回転駆動して、ペリクル付きフレーム2に付着された 粘着剤9を基板3と対面させる。

【0005】この後、自動ペリクル貼付装置は、ペリク ル付きフレーム2に被着されている粘着剤保護シート1 0を剥がし、下側ペリクルセツト部6を上昇させる。こ れにより、図8に示すように、自動ペリクル貼付装置 は、ペリクル付きフレーム2を基板3の上面及び下面に 貼り付ける。ところで近年、基板3のサイズは大型化の 一途をたどつており、ペリクル付きフレームを基板3の 片面に貼ることが主流になりつつある。そこでこの片面 貼付けに対応したペリクル貼付装置やペリクル貼付方法 が提案されるようになつてきている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところが、図9に示す ように、上述の自動ペリクル貼付装置の場合には、ペリ クル付きフレームを基板3の片面のみに貼り付け圧着 (加圧) する工程の際、ペリクル付きフレームを貼り付 けない面に圧着ブロック7を直接当接し圧着する方法が 採られていた。このため、圧着ブロック7に塵埃が付着 していると、この塵埃が基板3に付着して露光時に影響 を与える心配があつた。従つて、圧着ブロツク7を常に 清浄な状態に維持しなければならなかつた。

【0007】ところが、圧着ブロック7は装置内に固定 されている。このように圧着ブロック7が容易に清掃で きない位置に設けられているため圧着ブロック7を清掃 するには人手で拭く等、方法が限られ、また清掃の手間 や時間が多くかかるという問題があつた。従つて、清掃 回数に比例してプロセス全体のスループツトが必然的に 減少するという問題があつた。

【0008】ところでこの種のペリクル貼付装置として は、矩形のフレームにペリクルを張設した矩形ペリクル 付きフレーム2を貼付けるものが主流である。これに対 して、円形のフレームにペリクルを張設した円形ペリク ル付きフレームを扱うことができるペリクル貼付装置は 少ない。従来の場合には円形ペリクル付きフレームを予 め人手で治具にはめ込み、これを治具と共に装置の所定 の場所にセツトし、この後、円形ペリクル付きフレーム る。基板3は、搬送ロボツト(図示せず)のロボツトハ 50 を治具と共に装置内に自動的に取り込んで基板3に貼り

10

付けることが一般的であつた。ところが円形ペリクル付 きフレームを直接人手で治具に取り付けると、人手を介 して塵埃がペリクル付きフレームに付着するおそれが大 きいという問題があつた。

【0009】本発明は以上の点を考慮してなされたもの で、基板との接触面を常に高い清浄度に保ち、ペリクル 付きフレームを基板の一方の面に完全自動で貼り付け得 る自動ペリクル貼付装置を提案しようとするものであ る.

### [0010]

【課題を解決するための手段】かかる課題を解決するた め本発明においては、ペリクル付フレームを保持する保 持部材を、位置決めされた基板の一方の面側の所定位置 に位置決めする第2のアライメント機構と、保持部材 を、位置決めされた基板の他方の面側の所定位置に位置 決めする第3のアライメント機構とを自動ペリクル貼付 装置に設ける。そしてペリクル付フレームを基板の一方 の面のみに貼り付ける場合には、第2のアライメント機 構で位置決めされた保持部材にペリクル付フレームを保 持すると共に、第3のアライメント機構で位置決めされ 20 剤9及び粘着剤保護シート10が設けられていない。 た保持部材にペリクル及び粘着剤を有しないフレームを 保持させるようにする。

## [0011]

【発明の実施の形態】以下図面について、本発明の一実 施例を詳述する。

## 【0012】(1)実施例の構成

図1は、全体として自動ペリクル貼付装置11を示し、 矩形ペリクル付きフレームに加えて、円形ペリクル付き フレーム (図示せず) を、基板3の片面に清浄度を高く 11は2つの搬送ロボツト12及び13と、ケーススト ツク部14及び15、ケース開閉部16、基板ストツク 部17、基板アライメント部18、組立部19とによつ て構成されている。

【0013】搬送ロボツト12は、アーム先端にコ字状 のロボットハンド20が取り付けられている。このロボ ツトハンド20の先端には、粘着剤保護シート10を円 形ペリクル付きフレームの粘着剤9から剥がす掴み機構 21が設けられている。 搬送ロボツト13は、アーム先 端にロボツトハンド20と同様のロボツトハンド4が設 40 けられている。

【0014】ケースストツク部14は、保持部材(以 下、フレームアダプタという)を収納した防塵ケース (以下、アダプタケースという) (図示せず)を格納す る。ケースストツク部15は、円形ペリクル付きフレー ムを収納した防塵ケース (以下、ペリクルケースとい う) (図示せず)を格納する。ケース開閉部16は、搬 送口ボツト12によつて搬送されたアダプタケース及び ペリクルケースの上蓋を着脱する。基板ストツク部17

ロボツト13によつて取り出された基板3をロボツトハ ンド4に対して位置決めする。 組立部19は、円形ペリ クル付きフレームを基板3に実際に貼り付ける。

【0015】図2に示すように、ペリクルケース22 は、円形ペリクル付きフレーム23又は円形ダミーフレ ーム24を載置する台座であるトレー25と、トレー2 5の上蓋26とで構成されている。ペリクルケース22 は、円形ペリクル付きフレーム23又は円形ダミーフレ ーム24を内部に収納して、円形ペリクル付きフレーム 23を装着するときまで塵等から保護する。

【0016】円形ペリクル付きフレーム23は、外形が 環状に形成された円形ペリクル枠27と、円形ペリクル 枠27の一方の端面が囲む領域に張設されたペリクル膜 28と、円形ペリクル枠27の他方の端面に付着された 粘着剤9とでなる。また円形ペリクル付きフレーム23 は、粘着剤9の表面が粘着剤保護シート10によつて覆 われ、使用のときまで塵埃で汚れないように保護されて いる。 円形ダミーフレーム24は、 形状及びサイズが円 形ペリクル枠27と同一であり、ペリクル膜28、粘着

【0017】図3に示すように、アダプタケース29 は、全体形状がペリクルケース22とほぼ同一であり、 フレームアダプタ30を載置する台座であるトレー31 と、トレー31の上蓋32とで構成されている。アダプ タケース29は、フレームアダプタ30を内部に収納し て、円形ペリクル付きフレーム23を装着するときまで 塵等から保護する。

【0018】フレームアダプタ30は、外周が矩形枠形 状に形成され、一方の円形開口33に続いた内周が便壁 維持して完全自動で貼り付ける。自動ペリクル貼付装置 30 の約3/4 の高さ迄円筒形状に形成された部材である。フ レームアダプタ30は、一方の円形開口33及び内周の 径が円形ペリクル枠27及び円形ダミーフレーム24の 外径と同一であり、円形ペリクル付きフレーム23又は 円形ダミーフレーム24が嵌め込まれる。

> 【0019】フレームアダプタ30は、他方の円形開口 34に続いた内周が側壁の約1/4 の高さ迄円筒形状に形 成されて、円形ペリクル付きフレーム23又は円形ダミ ーフレーム24の嵌込み深さを規制するストツバ部35 が設けられている。またフレームアグプタ30は、一方 の円形開口33付近の側壁に外周面から内周面に達する 例えば2つの貫通孔36が対向して穿設されていると共 に、他方の円形開口34付近の側壁に外周面から側壁の 肉厚の約半分に達する2つの穴37が対向して穿設され ている。

【0020】図4に示すように、組立部19は、従来の 組立部1の構成に加えて、1対の円形フレーム把持ピン 38が上側ペリクルセツト部5及び下側ペリクルセツト 部6に配されている。円形フレーム把持ピン38は、フ レーム把持ピン8と別個に駆動される。円形フレーム把 は基板3を格納する。基板アライメント部18は、搬送 50 持ピン38は、フレームアダプタ30の貫通孔36を挿 5

通して、先端が円形ペリクル付きフレーム23や円形ダ ミーフレーム24の傾壁に差し込まれる。

## 【0021】(2)実施例の動作

以上の構成において、自動ペリクル貼付装置11は、円形ペリクル付きフレーム23を以下の順序で基板3の片面だけに貼り付ける。まず自動ペリクル貼付装置11は、グミーフレーム24を取付け面の裏側に配置し、圧着ブロツク7が基板3に直接接触することを避ける。即ち、自動ペリクル貼付装置11は処理を開始すると、フレームアダプタ30を収納したアダプタケース29をケロスストツク部14から搬送ロボツト12によつて取り出し、ケース開閉部16へ搬送する。

【0022】自動ペリクル貼付装置11は、トレー31を下面から搬送ロボツト12によつて支持した状態で、上蓋32をケース開閉部16の開閉手段(フタ吸着等)によつて上方に引き上げて保持し、アダアタケース29を開く。自動ペリクル貼付装置11は、この状態でトレー31及びフレームアダアタ30を搬送ロボツト12によつて組立部19に搬送する。

【0023】続いて、図4に示すように、自動ペリクル 20 貼付装置11は搬送ロボツト12の上昇を開始し、トレー31に搭載されたフレームアダプタ30の上面が圧着 ブロツク7にほぼ接する位置までフレームアダプタ30 を近接させる。続いて自動ペリクル貼付装置11は、フレーム把持ピン8を水平方向(図中、矢印Aで示す)へ 移動させる。

【0024】これにより、自動ペリクル貼付装置11は、フレーム把持ピン8の先端をフレームアダプタ30の関壁の穴37に挿入し、両側面を挟み付けるようにして把持して位置決めする。自動ペリクル貼付装置11は、空のトレー31を搬送ロボツト12によつてケース開閉部16に運び、再び上蓋32をかぶせてケースストツク部14へ戻す。この後、自動ペリクル貼付装置11は、円形ダミーフレーム24の搬送動作に移り、円形ダミーフレーム24を収納したペリクルケース22を搬送ロボツト12によつて引き出し、組立部19の所定位置に搬送する。

【0025】続いて、図5に示すように、自動ペリクル 貼付装置11は、円形ダミーフレーム24を載置したト レー25を搬送ロボツト12によつて上昇させ、円形ダ 40 ミーフレーム24をフレームアダプタ30の内側に嵌め 込む。円形ダミーフレーム24の嵌込みが終了すると、 自動ペリクル貼付装置11は、円形フレーム把持ピン3 8を矢印Aの方向(紙面の左右方向)に移動させ、フレームアダプタ30の側壁の貫通孔36を挿通して円形ダ ミーフレーム24の側壁の穴に挿入する。

【0026】これにより、自動ペリクル貼付装置11 は、再び搬送ロボット120 は、円形ダミーフレーム24の落下を防止することができる。但し、自動ペリクル貼付装置11は、円形ダミーフレーム24を円形フレーム把持ピン38によつて位置 50 剤保護シート10を剥がす。

決めすることはない。この後、自動ペリクル貼付装置1 1は、空のトレー25を再び同じ経路でケースストツク 部15に返却する。これら一連の動作により、自動ペリ クル貼付装置11は、上側ペリクルセツト部5に対する フレームアダプタ30及び円形ダミーフレーム24のセ ツトを終了する。

6

【0027】次に、自動ペリクル貼付装置11は、円形ペリクル付きフレーム23を下側ペリクルセツト部16に対して上述と同様の手順でセツトして、取付け面の表側に配置する。即ち、自動ペリクル貼付装置11は、フレームアダプタ30を収納したアダプタケース29を搬送ロボツト12によつてケースストツク部14から取り出し、ケース開閉部16を介してトレー31及びフレームアダプタ30を組立部19に搬送する。

【0028】また自動ペリクル貼付装置11は、円形ペリクル付きフレーム23を収納したペリクルケース22をケースストツク部15から取り出し、ケース開閉部16を介してトレー25及び円形ペリクル付きフレーム23を粗立部19に搬送する。これにより、自動ペリクル貼付装置11は、円形ペリクル付きフレーム23の下側ペリクルセツト部6に対するフレームアダプタ30及び円形ペリクル付きフレーム23のセツトを終了する。

【0029】以上の作業が終了した後、自動ペリクル貼付装置11は、円形ペリクル付きフレーム23の基板3への貼り付け作業に移る。まず自動ペリクル貼付装置11は、搬送ロボツト13の動作を開始し、基板3を基板ストツク部17から取り出し、これを基板アライメント部18へ搬送する。続いて、自動ペリクル貼付装置11は、基板3を基板アライメント部18に設けられた既知の機構によつて、搬送ロボツト13のロボツトハンド4に対して位置決めする。

【0030】この位置決め完了後、図5に示すように、自動ペリクル貼付装置11は、基板3をロボツトハンド4によつて組立部19に搬送し、円形ペリクル付きフレーム23の貼付に適した位置に位置決めする。また自動ペリクル貼付装置11は、下側ペリクルセツト部6を既知の機構によつて紙面の法線方向を軸として矢印Bの方向に回転駆動し、円形ペリクル付きフレーム23に付着された粘着剤9を基板3と対面するように位置決めす

3. 図5は、これら一連の作業が終了し、ペリクル付き フレーム23を基板3に貼り付ける直前の状態を示して いる。因みに、自動ペリクル貼付装置11は、基板3を 搬送ロボツト13のロボツトハンド4で前方から挿入する。

【0031】このように円形ペリクル付きフレーム23の貼付け準備が完了すると、自動ペリクル貼付装置11は、再び搬送ロボット12の駆動を開始し、ロボットハンド20の先端に設けられているつかみ機構21によって円形ペリクル付きフレーム23に付着されている粘着・部保護シート10を剥がす

【0032】続いて、自動ペリクル貼付装置11は、下 個ペリクルセツト部6を既知の機構により矢印C1方向 に上昇させ、円形ペリクル付きフレーム23の粘着剤9 が基板3の下面に接触する位置まで上昇させる。この段 階で、自動ペリクル貼付装置11は、ロボツトハンド4を下側ペリクルセツト部6と干渉しない位置に退避させ、基板3を下側ペリクルセット部6によつて支持させ ス

【0033】続いて、自動ペリクル貼付装置11は、下側ペリクルセツト部6を矢印C2の方向にさらに上昇さ 10 せ、基板3の上面を円形グミーフレーム24に当接させて押圧する。これにより、図6に示すように、自動ペリクル貼付装置11は、円形ペリクル付きフレーム23を基板3の下面だけに貼り付けることになる。ところで、上方に配置されたグミーフレーム24には粘着剤9が付着していない。このため、自動ペリクル貼付装置11は、ペリクル把持ピン8を開じてグミーフレーム24を保持したまま下側ペリクルセツト部6を既知の機構で下方に移動させる。

【0034】続いて、自動ペリクル貼付装置11は、円 20 形ペリクル付きフレーム23を貼つた基板3を搬送ロボット13によつて基板ストツク部17に格納する。これにより、自動ペリクル貼付装置11は、基板3に塵等が付かないように作業することができる。一方、組立部19の上側ペリクルセツト部5にはダミーフレーム24が残つている。このため、自動ペリクル貼付装置11は、空のペリクルケース22を搬送ロボツト12によつてケースストツク部15から組立部19に搬送し、図4と逆の手順によつてダミーフレーム24をトレー25上に戻す。 30

【0035】続いて、自動ペリクル貼付装置11は、ダミーフレーム24及びトレー25をケース開閉部16に搬送し、上蓋26をかぶせてダミーフレーム24を塵埃から保護する。自動ペリクル貼付装置11は、ペリクルケース22に収納したこのダミーフレーム24を搬送ロボツト12によつて搬送し、ケースストツク部15に格納する。最後に、自動ペリクル貼付装置11は、フレームアダプタ30をアダプタ用防塵ケースに収納して1サイクルの貼り付け動作を終了する。

【0036】このようにして、自動ペリクル貼付装置1 40 1は、基板3をフレームアダプタ30及びダミーフレーム24を介して圧着ブロツク7によつて押圧することにより、貼付け作業のときにおける塵埃の付着を有効に回避することができる。また円形ペリクル付きフレーム23を基板3に1回貼り付ける毎に、ダミーフレーム24がケースストツク部15に戻されることにより、ダミーフレーム24を装置外に取り出して清掃することができ、ダミーフレーム24を常に清浄度の高い状態に維持することができる。

【0037】(3)実施例の効果

以上の構成によれば、円形ペリクル付きフレーム23を基板3の片面に貼り付ける場合、その都度、ダミーフレーム24をペリクルケース22から取り出して円形ペリクル付きフレーム23を貼り付けない面にセットし、基板3に圧着ブロック7が直接触れないようにしたことにより、円形ペリクル付きフレーム23の貼付け作業中に塵埃が基板に付着するおそれを格段的に低減させることができる。

【0038】またダミーフレーム24は円形ペリクル付きフレーム23を基板に貼り付ける毎にペリクルケース22内に収納するようにしたことにより、装置内で圧着ブロツク7を清掃等する必要をなくすことができる。さらにダミーフレーム24は装置外に戻されるのであるから、清浄度を保つためのあらゆる手段を講じることができる。

【0039】さらに円形ペリクル付きフレーム23を基板3に貼り付ける場合、外形形状がアダプタケース29に収納できる大きさであり、ペリクル枠27と同形状のフレームアダプタ30を使用するようにしたことにより、装置自体に大幅な改造を施さなくとも円形ペリクル付きフレーム23を基板3に対して自動的に貼付けることができる自動ペリクル貼付装置を実現することができ

#### [0040]

る。

【発明の効果】上述のように本発明によれば、ペリクル付きフレームを貼り付けない側の面にペリクル及び粘着剤を有しないフレームを保持させ圧着作業を実行するようにしたことにより、基板との接触面を常に高い清浄度に保ち、ペリクル付きフレームを基板の一方の面に完全自動で貼り付け得る自動ペリクル貼付装置を実現することができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による自動ペリクル貼付装置の一実施例 を示す略線的平面図である。

【図2】ペリクルケースの構造を示す断面図である。

【図3】 アダプタケースの構造を示す断面図である。

【図4】フレームアダプタのペリクルセツト部へのセツト動作の説明に供する傾面図である。

【図5】円形ペリクル付きフレームの基板への貼付け作業の説明に供する側面図である。

【図6】円形ペリクル付きフレームの基板片面への貼付け作業の説明に供する側面図である。

【図7】ペリクル付きフレームの基板両面への貼付け直前の状態を示す側面図である。

【図8】ペリクル付きフレームの基板両面への貼付け状態を示す側面図である。

【図9】ペリクル付きフレームを基板の片面に取り付けるときの従来の作業の説明に供する側面図である。

## 【符号の説明】

50 1、19……組立部、2……ペリクル付きフレーム、3

……基板、4……ロボツトハンド、5、6……ペリクルセット部、7……圧着ブロック、8……フレーム把持ピン、9……粘着剤、10……粘着剤保護シート、11……自動ペリクル貼付装置、12、13……搬送ロボット、14……ケースストック部、15、16……ケース開閉部、17……基板ストック部、18……基板アライメント部、20、21……つかみ機構、22……ペリク

ルケース、23……円形ペリクル付きフレーム、24… …円形ダミーフレーム、25、31……トレー、26、32……上蓋、27……ペリクル枠、28……ペリクル 膜、29……アダプタケース、30……フレームアダプタ、38……円形フレーム把持ピン、33、34……円形開口、35……ストツパ部、36……貫通孔、37……穴。

10

## 【図1】

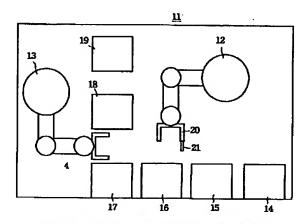
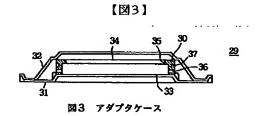


図1 実施例による自動ペリクル貼付装置の構成



【図6】

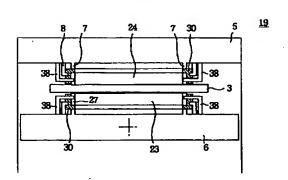
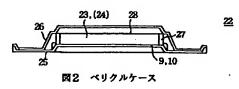


図6 円形ペリクル付きフレームの基板片面への貼付

## 【図2】



## 【図4】

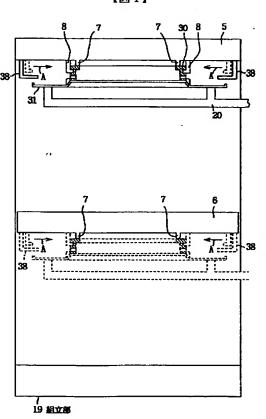


図4 フレームアダプタのペリクルセット部へのセット

【図5】

図5 · 円形ペリクル付きフレームの基板片面への 貼付け直前の組立部の状態

【図8】

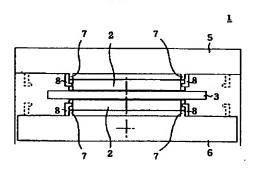


図8 ベリクル付きフレームの基板両面への貼付け

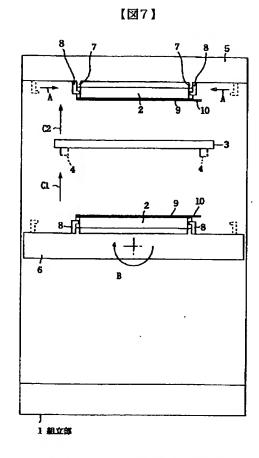
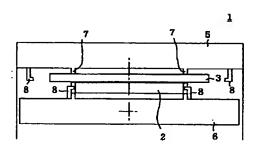


図7 ペリクル付きフレームの基板両面への貼付け直前の状態



【図9】

図9 従来型の自動ペリクル貼付装置を用いて 基板片面に貼り付ける場合の組立部の状態

PAT-NO:

JP409146261A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 09146261 A

TITLE:

AUTOMATIC PEELICLE STICKING DEVICE

PUBN-DATE:

June 6, 1997

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

AKAGAWA, KATSUYUKI

ASSIGNEE - INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NIKON CORP N/A

APPL-NO: JP07325089

APPL-DATE: November 20, 1995

INT-CL (IPC): G03F001/14 , H01L021/027

## ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to maintain the surface for contact with a substrate at high cleanliness and to fully automatically stick a pellicle to one surface of the substrate by holding and press bonding the pellicle and a frame having no tacky adhesive to the surface of the side not stuck with the frame with the pellicle.

SOLUTION: This automatic pellicle sticking device transports a dummy frame 24 and a tray to a case opening/closing section and puts an upper cap on this dummy frame 24 to provide protection. The substrate 3 is pressed by a press bonding block via a frame adapter 30 and the dummy frame 24, by which the adhesion of dust at the time of a sticking operation is effectively averted. The dummy frame 24 is returned to a case stock section every time the frame 23 with the circular pellicle is stuck once to the substrate 3, by which the removing and cleaning of the dummy frame 24 are made possible and the

dummy frame 24 is maintained always in the state of the high cleanliness.

COPYRIGHT: (C)1997, JPO